## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

52-004163

(43)Date of publication of application: 13.01.1977

(51)Int.CI.

H01J 1/30

(21)Application number: 51-024184

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: HOSOKI SHIGEYUKI

OKANO HIROSHI

### (54) ELECTRIC FIELD RADIATION CATHODE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: Long lasting and high current electric field radiation cathode compressing needle-shape electric conductive material coated by carbon on electric field radiating area.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

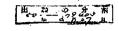
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office





(4-000FI)

7年

顧 4 (特許法第44条第 頃の規定による 特許出題

\* 5 (\* 3 <sup>8</sup> 8 <sup>8</sup>

特許庁長官 殿。

原際許出顧の凝示 昭和50年等許額第79403号

(細和50年6月27日)

(昭和50年6月

n: ''#

東京都開外寺市東盛ケ海1丁目 280 番地 株式会社 日立製作所中央研究所內

超水茂行

特許出願人

: 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

8 年(610)株式会社 日 立 製 作 沂

R R R B 山 博 古

代 亚 人

お 東京都千代旧区丸の内一丁月5番1号株式会社 日 立 製 作 所 内

s s (7227) # 18 # # 田利 孝

明 紐 書

発明の名称 電界放射陰極

特許請求の範囲

 郷電性材料を用いてつくられた針状酸極の少なくとも電子が放射される領域の映画に設業被 臓を形成してなることを特徴とする電界放射酸 極。

発明の詳細な説明

本発明は高輝度の電子源である電界放射階極, 特に低其空でも安定な電界放射を得ることのでき る電界放射階極に関する。

他来,包界放射陰極として、タングステンを用いたものが実用化されている。これは所開熱陰極 に比較して10<sup>3</sup>倍程度の智雅密度を得ることができるという利点を有する反面、安定動作を行なりためには10<sup>-10</sup> Tor 程度の高真空が必要とされるという欠点があった。そのため、タングステンの電界放射陰極の使用真空度を低下させる試みや、1り低い真空度で動作する陰極材料の探索がさかんに行なわれてきた。 (19) 日本国特許庁

# 公開特許公報

①特開昭 52-4163

④公開日 昭52.(1977) 1.13

②特願昭 57-24/84

②出願日 昭50 (1975) 6.27

審査請求 未請求

广内整理番号

7190 54

ᡚ日本分類 99 A/→ (f) Int.Cl? H0/J //30

(全3頁)

延界放射陰極の電流変動の原因を裸成する因子としては、ガス吸着、ガス吸着に件なり仕事関数の変化、イオン衝撃に対するイオンエッチング率、および電界放射を特疑させるため放電に対する強度等が考えられる。これらを総合的に検討した結果、電界放射陰極の新しい材料として炭素(対し、カーボン)が浮かびあかった。炭素材料は仕事関数がるへ4.5 eV にあり、地球上の定圧下では融けることなく、イオンエッチング率も小さい。まく(つまり、吸着ガスであるH<sub>2</sub>、〇〇、〇2 等の電気陰性度との差が小さい)、少なくともタングステンと同等の仕事関数をもつ割には吸着ガスの影響は小さい。

上述した事項を実験的に支持する報告が、テー・エッチ・イングリッシュ等(T・H・English、et ai )によってなされている(参考文献(1))。 彼特は炭素材料として炭素繊維(カーボン・ファイバー、carbon fibre)を用いて、延界放射能 極を作り、その特性を検討した結果、メングステ

ンを用いたものに比較して,真空度が約2桁低い 所でも安定に動作したと報告している。この事実 は本発明者の実験でも明らかである。

しかしながら、炭素繊維を実用的な電界放射艦 個材料として考えたとき、種々の問題点がある。 まず、先の文献からも明らかなように、炭素繊維 を用いた智界放射監探はシングル・スポットでも #A以上の電流をとりだすことができない。これ は,電流を多くするために印加電圧を上げていく と破壊がおこるためであり、耐放電性が良くたい ことを示している。また炭素繊維を用いた電界放 射陰極は加工性がよくなく,陰極先端をスムーズ にすることが困難でシングル・スポットが得にく い。これは,炭素繊維がレーヨン,アクリル系線 維を高温焼成して形成するため繊維軸方向に黒鉛 (グラファイト)と同様の結晶性を有することと, 機能軸方向に微小線維が存在するため(参考文献 (2)),シングルスポットにすること自体が困難で あると考えられる。

本発明は以上の点にかんがみ,低真空で安定に

は他の方法を用いてもよいが、イオン・プレーティング法によって作られる炭素被膜は第一に基体に対する附着が強固であり、第二被潛した炭素構造を非品質に形成しりるため特に有効である。上記炭素被膜の厚さは任意であるが、数1000人~100人位の厚さでは、そのまま電界放射陰を形成する場合は、炭素被膜を何らかの形でエッナングし、陰極先端を1000~3000人程度の等価半径にする必要がある。我々の実験によれば、炭素材料のエッチングとしては炎エッチングが特に有効であった。

失エッチングとは、例えば通常の都市ガス又は 酸水素炎のパーナーから放射される炎によって炎 果を酸化(燃焼)させて炭酸ガスとすることによ ってエッチングする方法である。例えば、上配炭 紫被膜の形成された針状陰値を上配パーナーの炎 の中心にセットし、陰極の塩度か500~800 ひとなるようにして陰極基部から先増へ炎を移動 させると、陰極の先端は1000~3000人の 動作し、かつ高真空中でも従来のものに比較して より長い時間動作する電外放射陰極、特に大電流 を取りだしうる炭素材料を用いた電界放射陰極を 提供することを目的とする。

本発明は上記目的を達成するために,郷鉱性材料で形成された針状陰極の少なくとも観界放射の ⇒ こる部分に数素被膜を形成した電界放射陰極を 構成する。

以下,本発明を図面を用いて詳述する。第1図 は本発明の一実施例を示す。同図において1は導 地性材料の針状陰低・2 は炭素被膜である。導電 性材料で形成された針状陰極としては,例えばフ ラッシング時に高温が発生するため高融点材料が 適当であり,一般には高融点金融の代表であるタ ングステンを使用すれば良い。針状陰極1は線径 0.1 mm 程度のタングステン線から通常の方法に よって作られる電外放射陰極を使用すればよい。 炭素被膜2は針状陰極1の表面に充式メッキ法(所 閉イオン・プレーティング法)によって炭素をって 密に附着させたものである。被膜形成にあたって

等価半径をもつようにできる。

とのようにして形成された電界放射障極を使用 するにむたっては, 従来タングステンを用いたも のでやられているように, ガラスペースにとりつ けられたステムに脊接された支持具にとりつけれ は良い。

なお、第1図の実施例においては、針状陰極の 全表面に 炭素核膜を形成したが、電界放射陰極の 特性を考えれば、電界放射に関与する表面部分の みを被膜形成すればよいことは言うまでもない。 又、上述してきた針状陰極とはその先端10 4程 度が針状であればそれで電界放射陰極と言いうる。

以上,詳述してきた本発明の電界放射階極は,3 KVの高電圧を印加して100 4A~1 mAの大幅液を引き出しても長時間電焼の減衰もなく,破談されることもなかった。又,炭素機能を用いるものに比較して,製造が非常に簡単であったし、容易にメムーズな表面を得ることができ,シングル・スポットが得中すかった。

[ 参考文献 ]

BEST AVAII ABLE COPY

- (1) T.H. English, Colin Les and M.T. Lilburne; "Scanning electron microscopy, Systems and applications 1973, P12~P14; Conference Series Number 18. The Institute of Physics, London and Bristol"
  - (2) E. Braun, J. F. Smith and D.E. Sykes : "Carbon fibres as field emitters, Vacuum, Vol. 25, No 9/10, 1975, P425 ~426"

図面の簡単を説明 第1図は本発明の一実施例を示す図である。 図にかいて、1は導触性材料で形成された針状陰 板、2は炭素被膜である。

代理人弁理士 存 田 利 幸

添附番類の目録

(1) 初 報 23 1強 (2) (4 21 1強

(3) 股 任 款 1通

(4) th m m # 12

前記以外の発明者、特許出顧人または代理人・

祭 朗 考

. . . . .

東京都國分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地株式会社 自立製作所中央研究所內

g " " 6

田 野

